## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

54-113384

(43)Date of publication of application: 04.09.1979

(51)Int.CI.

601J 3/18

(21)Application number: 53-019658

D19658 (71)Applicant:

HITACHI LTD

(22)Date of filing:

24.02.1978

(72)Inventor: SONOBE SHIGERU

**KATO IWAO** 

#### (54) MULTI-WAVE SPECTROSCOPIC PHOTOMETER

## (57)Abstract:

PURPOSE: To enlarge the wavelength range to be measured and to reduce the cost by operating a plurality of self-scanning type detectors in a charge stored mode and by integrally processing the outputs of the detectors.

CONSTITUTION: The light emanating from its source 4 passes through an incident slit 5 and is diffrated by detectors 6a and 6b the resultant lights enter self-scanning type detectors 7 and 8. More specifically, the detector 7 receives a shorter wave light of  $\lambda$  1 to  $\lambda$  x, whereas the detector 8 receives a longer wave light of  $\lambda$  x+1 to  $\lambda$  n such that the storate time Ts is obtained to have proper quantity of incident light and that the scanning operations are carried out in the order  $\lambda$  1  $\rightarrow$   $\lambda$  x,  $\lambda$  x+1  $\rightarrow$   $\lambda$  n by the scanning circuits of the detectors 7 and 8. The output signals of the detectors 7 and 8 are integrated as if the wavelength ranges of  $\lambda$  1  $\rightarrow$   $\lambda$  n are continuously scanned. Thus, it is possible to enlarge the wavelength range and to reduce the cost.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

## (9日本国特許庁(JP)

**即特許出願公開** 

# @公開特許公報(A)

昭54—113384

60Int. Cl.2 G 01 J 3/18 識別記号 **図日本分類** 111 F 8

庁内整理番号 3公開 昭和54年(1979)9月4日

7172-2G

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

## 60多波長分光光度計

创特 BZ53-19658

@出

昭53(1978) 2 月24日

@発 明 者 関部茂

> 勝田市市毛882番地 株式会社 日立製作所那珂工場内

の発明 者 加藤巖

勝田市市毛882番地 株式会社 日立製作所那珂工場内

願 人 株式会社日立製作所 る。

東京都千代田区丸の内一丁目 5

番1号

仍代 理 人 弁理士 高橋明夫

発明の名称 多波長分光光度計 特許請求の範囲・

- 1. 入射側スリットを継て分光器に入つた光を回 折格子によつて被長分散を起とさせて自己走査 形検出器に導入して光量を検出、調定する分光 光度計化おいて、上記回折格子は入射光の光軸 上に少なくとも2個配置され、これらの回折格 子の出射側に特定波長範囲に対応した少なくと 6.2個の自己走査影検出器を配置し、上記各検 出器を同一または異なる書稿時間により電荷書 後モードで動作させ、かつ各検出器に与える走 査信号に関連を持たせたりえ各検出器出力を処 理する信号処理国路を備えたことを特徴とする 多波長分光光度計。
- 2. 前記自己走査形検出器として第1から第3ま ての3個の検出器が配置され、前記信号処理回 路が、 1。 ~ 1。 の波長領域を走夜する第1の 検出器の出力 号と、 ス \* \* \* ~ \* \* の波長領域 を走査する第2の検出器の出力信号と、 11~

- 1。の波長領域を走査する第3の検出器の出力 信号とを切換え処理して第1から第3までの検 出器です。~1。の波長領域を連続走査可能と する信号処理回路であることを特徴とする特許 請求の範囲第1項記載の多波長分光光度計。
- 3. 複数の前記の自己走査形検出器のうちの特定 の検出器が、その検出器受光部の直前に迭光除 去用フイルタを備えた検出器であることを特徴 とする特許請求の範囲第1項記載の多波長分光 光度計。

### 発明の詳細な説明

本発明は、多波長分光光度計に係り、特に、入 射側スリットを経て分光器室に入つた光を平行光 東とし回折格子によつて波長分散を起こさせて自 己走査形検出器に導入して光量を検出、孤定する 多波長分光光度計に関するもので、測定放長領域 の拡大化と低価格化を図つたものである。

まず、従来技術とその問題点について述べる。 自己走査形検出器(以下単に検出器と略称する) を用いる分光光度計は、電気的手段のみで波長走 在が行なえることから、従来の分光光度計には見られない優れた特徴を有しているが、この検出器を採用した分光光度計にも次のような不都合点があつて実用化を困難なものにしている。即ち、(1)検出器のダイナミンクレンジ(以下3)N比という甘薬で決わす)が小さいこと、(2)広い放長領域をカバーするためにはアパーチャエリアが長くて来そのの多い高値な検出器を用いなければならないこと、(3)短波長領域で迷光を受けやすく、かつその除去が困難であること、などの不都合点がある。

これをさらに詳述すると、例えば紫外(340 nm) ~可視(900nm)範囲の広い波長倒域をカパーする分光光度計を構成しようとする場合、使用する光源と検出器の分光特性の関係が極めて重要となる。第1図はこれらの分光特性を示すもので、曲線1は光源のタングステンランプの強度と波長との関係を示し、波長900~1100nm附近にエネルギのピークがある。曲線2は検出器の感度と波長との関係を示し、一般のシリコンホトダイオード特性を示し、波長が約800nmの

(3)

1000ぐらいが限度である。この結果、長波長倒でSN比をフルド利用しようとすると、波長340mmの短波長側では、2~10程度のSN比が得られるのみである。

さらに不都合なととには、前述したように、光 量の少ない短波長側では長波長光からの強い迷光 を受けるが、迷光カツトフィルタを挿入するとい う一般的手段は、この場合適用することは非常に 困難である。なぜならば、自己走査形検出器では、 受光素子の幾何学的な位置が即ち放長位置であり、 その寸法は数ミクロン~数十ミクロンであり、と のためにフイルタも同じぐらいの寸法精度で位置 合せしなければならないからである。また、前述 の波長領域を1個の検出器でカパーしようとする と、凹面回折格子として例えば R=200m, d □ 6 0 0本/□を用いる場合は全長約 6 8 ■ のも のを、R=100m、d=600本/mという超 小形のものを用いても全長約33mの検出器が必 要となるが、市販のものは素子間のピッチが20 ~50ミクロンで、全長が30mぐらいが限度で

ところに感皮のピークがある。従つて、曲 1と 曲離2を合成して曲額3が得られるが、この曲線 3 より明らかなように、波長が800~900nm の長波長飼では光源強度と検出器感度との相乗効 果により合成値は著しく大となり、一方、短波長 側径と合成値は小となり、かつ長波長光からの迷 光が大となる。さらに、第1回には表わさなかつ たが、回折格子の分光効率も乗じると、前述の紫 外~可視の波長領域の短波長側と長波長側とでは、 検出器の出力値に1対100でらいの開きを生じ る結果になる。とのような場合、定査形でない。 従来の検出器では、スリット都や検出器の利得を 被長によつて任意に切換えれば良かつたが、自己 走査形検出器では1条子当りの走査速度が数KH: ~数 M H 1 と非常に速い ことから上記手段による 補正は困難である。かつ、入射光の陰度の大きい ところで検出器出力は一定の飽和出力 (通常数V) 以下に限定され、無弱光のもとではMOSスィッ チのスイッチングノイズ(数ミリV)以下の判別 はできたいから、そのSN比は一般的に200~

(4)

しかもこのクラスのものは非常に高価であること から、設計上、波長領域をせばめざるを得ないと いう不都合もある。

本発明の目的は、従来技術での上述の不都合を 除去し、広い波長領域を良好に検出し得る応用性 の高い多波長分光光度計を提供するにある。

本発明の特徴は、入射光の充軸上に2個あるいは2個以上の回折格子を配置し、各回折格子でと の無線上の特定放長範囲の位置にそれぞれ1個以上の自己走査形検出器を配置し、これらの各核出 器を同一または異なる蓄積時間により電荷蓄積を 一ドで動作させると共に各検出器に与える走査信 号に関連を持たせたりえ各検出器出力を統合処理 してあたかも1個の検出器による走査とみなせる よりにする信号処理国路を停えた構成とすること にある。

以下図面により本発明を説明する。

まず、第2回により、自己走査形検出器の書種 (電光)時間について述べる。書種時間とは、受 光象派に直列に接続されているNOSスイッチが

ゲートパルス時間だけオンして倒りを外部回路に 出力し、次にオフとなり、次に再びオンとなるま での時間で、とのオフの間、受光米子は外部回路 と切り離されているから、その間中、素子は入射 光を受けて光電流を並列容量に供給し続ける。と の期間が蓄積時間である。従つて、微弱光に対し では、との客積時間を長くするととで大出力が得 られることになる。検出器に、設定したある蓄積 ・ 時間を与えることを、検出器を電荷蓄積モードで 動作させると呼ぶ。ただし、蓄積時間をあまり長 くすると受光常子の暗電流の影響が大きくなるた めに、限度がある。第2回はこれらの関係を示し たもので、若彼時間Tsをパラメーチとして、入 射光量と検出器の出力との関係を示している。 5 1は飽和出力レベル、5 2はノイメレベル、 D Bはダイナミックレンジである。第2回を見て 判るように、出力一定のもとで光量と蓄積時間 T。とは反比例関係にあり、蓄積時間T。を1桁 増せば、1桁弱い光量まで検出できる。とのとと から、光量の少ない短波長領域では蓄積時間で。

(7)

れ入射光量に最適な蓄積時間で。になるように設定されて検出器で、8の走査団路(第6図の信号処理回路において詳述する)で1 → 1 x、1 x o 1 → 1 x 化定査されるようになつている。そして検出器で、8の出力信号は1 x → 1 x の波長領域を連続走査したように統合される。

第4図は本発明の他の実施例図で、とれは、回 折格子としてRの異なる6。9の2つを光軸上に 配置した場合である。

第5回は本発明のさらに他の実施例を示すもので、2つの回折格子6 a 。6 b は第3回の場合と同じく光軸上の同一位置に配置されるが、検出器をさらに追加して、回折格子6 a の回折光 l 、を検出器 7 で受け、回折格子6 b の回折光 l 、を検出器 8 で受け、さらに回折格子6 a の回折光 l 、 を検出器 8 で受け、さらに回折格子6 a の回折光 l 、 でを検出器 8 で受け、さらに回折格子6 a の回折光 l 、 でを検出器 1 0 で受ける様成とするものである。このような 成とするととなく連続した成長光を検出できる。また、各検出器 7 、8 及び 1 0 はそれぞれ 最適な 書 時間 T 。 に設定され、び 1 0 はそれぞれ 最適な 書 時間 T 。 に設定され、

を長く、光量の多い長波長領域では蓄積時間下。 を短かくするととにより、第1回で述べた不 合 点を除去できるととになる。

- جنريا

第3図は本発明の一実施例を示す光学系配置図 で、4は光原、5は入射スリット、6a及び6b は四面回折格子、7及び8は自己走査形検出器で ある。6 a 及び 6 b は同じ特性のものが使用され、 おのかのの回折光が干渉し合うのを防ぐために、 ブレーズの方向が矢印のように互いに反対で、か つその中心軸が紙面と垂直になるように配置して ある。図面では68の方を故意にかたむけて、2 匈の検出器であるととが判るようにしてある。従 つて入射スリット5は、6aと6bに効果的に入 射光を与えるような寸法にする。検出器7及び8 はそれぞれ矢印の向きに走査するように配置して ある。光源4から出た光は入射スリット5を通り 検出器6a,6bにより回折されてそれぞれ検出 器7及び8に入射する。即ち、検出器7には放長 が11~12なる母放長光が入り、検出器8には 放長がオュ・」~ス。なる長波長光が入り、それぞ ゚

**(**#)

3個の検出器で1,~1。の全被長を走査するようになつている。なお、11は迷光防止用のパントパスフイルタで、迷光の多い短被長領域をカパーする検出器7の前面に設けておく。従来はアパーチャエリアの長い1個の検出器で構成されていたためフイルタの位置決めが困難であつたが、本発明の構成によれば、検出器7がカパーする波長領域がせまいるのとなつていることから、簡単に設けることが可能となる。

次に、本発明において使用する信号処理回路を第6回に示す。とれば、第5回実施例での3個の検出器であるが、第3回及び第4回の実施例での検出器に対する場合も考え方は同じである。第6回において、12はマスタ・クロンク発生回路で、発生したクロンク信号は検出器7,8,10とブリセントカウンタ15に入力される。ブリセントカウンタ15に入力される。ブリセント数に数セントしてあり、入力クロンク信号のクロンク数をカウントし、ブリセント数

(9)

に等しくなると出力パルス24が発生して検出器10とカウンチ14に入力され、カウンチ14に入力され、カウンチ14に入力され、カウンチ14では入力されたパルスを分周して出力パルス23を発生して検出器8に入力し、検出器8に適当な蓄快時間で。を与える。さらに出力パルス23はカウンチ13に入り、ととでも分周されてその出力パルス22が検出器7に入力され、検出器7に入力され、検出器7に入力され、検出器7に入力され、センチブレクサ16のスイッチ8、、8、、8、、8、、8、、8、、8、、6、によりスイッチ8、、8、、でセレクトされ、次算増幅器17で電流電圧変換され、出力増子25より出力される。

第7図は第6図の各部留号のタイムチャートであり、カウンタ13の出力パルス、即ち検出器7のスタートパルス22は、検出器7が最も短波長(数弱光)領域に配置されるために蓄積時間でまを長くとつてかき、このパルス間隔をです。と設定する。カウンタ14の出力パルス、即ち検出器(11)

が切れ目なく取り出される。

以上説明したように、本発明によれば、広い波 長領域でSN比向上及び迷光低減が可能となり、 さらには、低価格の小形検出器も自由に組合せら れるようになり、波長範囲も拡大できるなど、製 品価格及び応用範囲の点でもその効果は大きい。

なお、前述の実施例説明において、第3~第5 図で回折格子の配置は直入射としたが、 これは他 のマウント法でも何等差支えなく、また検出器の 走査方向が短波長→長波長となつているが、 これ もそれに限定されず長波長→短波長の走査も可能 であり、さらに、 各検出器ごとに書積時間で。 を 別々に設定するとして説明したが、 光量にそれほ ど大きな違いがなければ、 阿一の書積時間として も 楚支えない。また、 第6 図においてマルチブレ クサのスイッチS, ~S。 を制御パルスG。~G。 で切換える方式としないで、 任意の信号のみに固 定すれば、 各検出器 7,8,10の信号を独立に 得ることが可能である。

図面の簡単な説明

8のスタートパルス23も同様に検出器8にTax なるパルス間隔を与える。また、検出器10では、 入射光量の最も大きい長波長領域に配置されると とから、特に智積時間 T。 を長くせず、最小走査 周期即ち常子数ノクロック周波数に若干の余裕を 持たせたTa。 なるパルス間隔に設定する。 輸出 昔7のスタートパルス22はカウンメ14の出力。 パルス23を分局してタイミングをとつて得られ、 との出力パルス23仕またブリセットカウンタ 15の出力パルス24を分問してタイミングをと つて得られる。とれらのパルス包号22.23, 24が検出器7.8,10のスタートパルスと左 り、その結果、出力19 。20 。21 としては、 各スタートパルスの立ち上がり位置から素子数 N, N, N, の連続した出力が、それぞれ書 養時間 Tata Tata の時間間隔で、それぞ れ数素子分オーパラップした形で発生する。とれ らの出力19、20、21 は、マルチブレクサ 16への制御パルスG。~G。 てセレクトされ、 最終的には出力端子25より、 ス 2 ~ 1 2 の出力

第1回は従来技術の説明のための検出器及び光 源の分光特性図、第2回は自己走査形検出器の蓄 複時間の説明図、第3図~第5回はそれぞれ本発 明実施例を示す光学系配置図、第6回は第5回に 使用する信号処理回路の実施例図、第7回は第6 図中の各部信号のタイムチャートである。 4…光源、5…入射スリット、6g,6 b…凹面 回折格子、7,8,10…自己走査形検出器、 11…パンドパスフイルタ、12…マスタ・クロ ック発生回路、13,14…カウンタ、15…ブ リセットカクンタ、16…マルチブレクサ、25

(12)

代理人 弁理士 高橋明

…出力烙子。















